

國 立 交 通 大 學
光 電 工 程 研 究 所

碩 士 論 文

以晶元接合技術製作 $1.5\mu\text{m}$ 波長面射型雷射

之研究

Study of Wafer Fusion Technique for Fabrication of
Long Wavelength Vertical Cavity Surface Emitting Laser

研 究 生：朱 榮 堂

指 導 教 授：王 興 宗 教 授

中 華 民 國 九 十 三 年 六 月